

XLD 12-RH - Wafer Type DIN-standard

Beskrivelse

- XLD 12-RH
- Wafer Type DIN-standard
- Lever operated
- Size range : DN50 - DN200
- Pressure rating: EN PN10 / ASME CL 150
- Temperature range: -20°C (-4°F) to 200°C (392°F)
- Material body: Ductile Iron EN-JS1049 / ASTM A395,
PFA Teflon® Lined



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

XLD 12-RH - Wafer Type DIN-standard

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

Artikkelnr	D	DN	A	C	B
X-889008H	89	50	173	134	356
X-889108H	89	65	186	134	356
X-889208H	89	80	192	134	356
X-889308H	89	100	208	134	356
X-889408H	89	125	225	134	356
X-889508H	89	150	245	134	432

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no